

RESULTADOS BECAS INSTITUCIONALES ENERO- ABRIL 2023

DAMI

BECAS INSTITUCIONALES ACADÉMICAS

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|--|------------|
| 20213NT030 | TSU. Nanotecnología área: Materiales | 50% |
| I20203PI066 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI021 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20203NT030 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20193NT061 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| i20203mc193 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20223MC138 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20193MT095 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20213mc074 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20203PI076 | Ingeniería Industrial | 50% |
| 20223IIN002 | Ingeniería Industrial | 50% |
| 20213nt014 | TSU. Nanotecnología área: Materiales | 50% |
| 20223mc008 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| 20223MC079 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| 20213MC133 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| 20223INT022 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| 20223INT011 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20193PI067 | Ingeniería Industrial | 50% |
| 20223mc088 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20193PI080 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193NT020 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| I20193NT024 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| I20193NT005 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| 20223PI020 | TSU. Procesos Industriales área: Manufactura | 100% |
| I20193NT021 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| 20223NT006 | TSU. Nanotecnología área: Materiales | 100% |
| I20193nt038 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |

| | | |
|-------------|---------------------------|------|
| I20193MC140 | Ingeniería en Mecatrónica | 100% |
| I20193PI062 | Ingeniería Industrial | 100% |

BECAS INSTITUCIONALES DE SOLVENCIA ECONÓMICA

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|------------|---|------------|
| 20223MT055 | TSU en Mantenimiento área Industrial | 50% |
| 20223MC085 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC009 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223mc091 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC161 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC097 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223mc183 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC118 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223mc123 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC059 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223mc142 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC176 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223MC150 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20223NT027 | TSU en Nanotecnología área Materiales | 50% |
| 20223pi122 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223PI029 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223PI097 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223PI099 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223pi041 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223pi102 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20223PI120 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20213mt044 | TSU en Mantenimiento área Industrial | 50% |
| 20213MT087 | TSU en Mantenimiento área Industrial | 50% |
| 20213mc125 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20213mc129 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20213mc178 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20213MC145 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 20213mc159 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20213mc170 | TSU en Mecatrónica área automatización | 50% |
| 20213NT010 | TSU en Nanotecnología área Materiales | 50% |
| 20213nt016 | TSU en Nanotecnología área Materiales | 50% |
| 20213nt020 | TSU en Nanotecnología área Materiales | 50% |
| 20213nt022 | TSU en Nanotecnología área Materiales | 50% |
| 20213pi026 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| 20213pi041 | TSU en Procesos Industriales área Manufactura | 50% |
| I20203MT091 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20203MT054 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20193mt069 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20143mc191 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20203mc210 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203NT014 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| 20203nt029 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20203NT053 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20203nt057 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20203PI004 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20203PI015 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20203PI021 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20203pi036 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20203PI041 | Ingeniería Industrial | 50% |
| i20203pi052 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20183MT001 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20193mt003 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20193mt106 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20183MT007 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20193MT082 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20193MT089 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20193MT028 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20193MT009 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| I20183mt023 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20193mt046 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20193mc057 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20183mc172 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193mc047 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20193mc115 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20183MC124 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193mc120 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC128 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC142 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |

| | | |
|-------------|--|-----|
| I20193mc149 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC150 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20153mc205 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193NT028 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20193nt011 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20193pi003 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20163mt028 | Ingeniería Industrial | 50% |
| 2019epi005 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193pi084 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20183pi020 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI066 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI008 | Ingeniería Industrial | 50% |
| 20183pi034 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20183PI043 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193pi011 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI052 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI072 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193pi029 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I21093PI031 | Ingeniería Industrial | 50% |
| i20193pi056 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI035 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20183PI073 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193PI041 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193mt057 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20223INT013 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |

BECAS INSTITUCIONALES DE PROYECTOS

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| 20213mc155 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20183MC152 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| i20193mc160 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC073 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20213mc154 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20203MC069 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC128 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC117 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC097 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193mc022 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC202 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20213mc164 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-----|
| I20193MC066 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC122 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC166 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC138 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC094 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC110 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC132 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC129 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20213mc081 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| I20193MC045 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203MC169 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20183mc176 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20203mc122 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC003 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC094 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20193MC181 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| 20213MC034 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |
| 20203mc058 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |

BECAS INSTITUCIONALES DE FAMILIARES O TRABAJADORES

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|--|------------|
| I20203MT006 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20203MC064 | TSU. Mecatrónica área: Automatización | 50% |

BECAS INSTITUCIONALES DE PUEBLOS INDIGENAS

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|------------------------------|------------|
| I20203NT021 | Ingeniería en Nanotecnología | 50% |
| I20203MC118 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |
| I20183mc079 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |

BECAS INSTITUCIONALES MADRES SOLTERAS

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|-----------------------|------------|
| I20203pi046 | Ingeniería Industrial | 50% |

BECAS INSTITUCIONALES DEPORTIVA

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|--|------------|
| 20213pi029 | TSU. Procesos Industriales área: Manufactura | 90% |
| 20213nt012 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| I20203NT004 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| 20213mc148 | Ingeniería en Mecatrónica | 100% |
| I20203MC220 | Ingeniería en Mecatrónica | 100% |
| I20193NT043 | Ingeniería en Nanotecnología | 100% |
| I20183mc169 | Ingeniería en Mecatrónica | 100% |
| 20213MT007 | TSU. Mantenimiento área: Industrial | 100% |
| 20213PI045 | TSU. Procesos Industriales área: Manufactura | 100% |

BECAS INSTITUCIONALES CULTURAL

DAMI

| MATRÍCULA | CARRERA | PORCENTAJE |
|-------------|--|------------|
| I20173MT090 | Ingeniería Industrial | 50% |
| I20193MT028 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 50% |
| 20213mc078 | Ingeniería en Mecatrónica | 50% |